

Rasterelektronenmikroskop von Zeiss DSM 940 A
Inventar-Nr.: 0100202459000

Die Anlage kann uneingeschränkt verwendet werden, Vergrößerungen bis zum 10.000-fachen sind möglich. Die Elementanalyse mittels EDAX-System (SE-Detektor, Sekundärelektronen) und der BSE Detektor für die Rückstreuelektronen funktionieren beide.



reparierter BSE Detektor in der Vakuumkammer

-Zum Gerät gehören weitere Einheiten:

Videoprinter von Mitsubishi PG7E	01 00 195312 000
EDAX-Einheit Pentium Dx-4	01 00 195067 000
Rotationspumpe von Pfeiffer	01 00 341334 000
17" Monitor ThinkVision T	01 00 311997 000

Reparaturset mit Blenden und Zubehör, Bedienungsanleitungen, Handbücher und Software sind vorhanden.